

Judul:

Pengaruh anil termal terhadap besarn optis lapisan tipis a-SiC:H hasil metode sputtering I. target silikon

Pengarang/Penulis:

Rosari Saleh, author

Subjek:

Nomor Panggil:

AJ-Pdf

Penerbitan:

Lembaga Penelitian Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)